

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. május 9 – május 15.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp beállítás, felkészülés a heti mérésekre VG	TEM mintakészítés gyakorlás RK, VG, HK	Kiss Éva, Faragó Eszter 3 polimer nanorészecske fuoreszcens nyomjező, méreteloszlás ETD vizsgálat VG	Kern Zoltán 3 otolit minta mérése ETD, EBSD VG, DZ	Ratter Kitti ZnAl minta EBSD DZ, RK		
9							
10							
11							
12							
13	Sinkó Katalin, Manek Enikő ferrit nanorészecskék spektrum analízis pontosítás EDX VG	Szekeres Anna AIN minta, felületi párolgatott réteg vizsgálata, 2 minta SEM, FIB VG	Gherdán Katalin SB5 minta Au, Cu rétegvastagság pontosítás BSED, EDX VG	Ungár Tamás TEM mintakészítés RK, VG, DZ	Ungár Tamás TEM mintakészítés RK, DZ		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ

HK

RK

VG

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Ratter Kitti

Varga Gábor